PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-149029

(43) Date of publication of application: 02.06.1999

(51)Int.CI.

G02B 7/02 H01L 21/027

// GO3F 7/20

(21)Application number : **09-332324**

(71)Applicant: NIKON CORP

(22) Date of filing:

18.11.1997

(72)Inventor: SHIBAZAKI YUICHI

(54) DEVICE AND METHOD FOR SUPPORTING LENS AND PROJECTION ALIGNER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a lens supporting device or the like which uniformly supports even a lens having a large diameter, is hardly deformed by the gravity of the lens and supports the lens having excellent performance without deteriorating its performance.

SOLUTION: As for the lens supporting device where first supporting parts are provided at three points along the circumferential direction of the inner face of a cylindrical member with nearly same intervals and the peripheral part of a lens member is supported by the first supporting part, second supporting parts supporting the peripheral part of the lens member supported by the first supporting part while pushing up by resisting the gravity are provided between the first supporting parts.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-149029

(43)公開日 平成11年(1999)6月2日

(51) Int.Cl.6		設別記号	FΙ			
G02B	7/02		G 0 2 B	7/02	Α	
H01L	21/027		G03F	7/20	5 2 1	
// G03F	7/20	521	H01L	21/30	5 1 5 D	

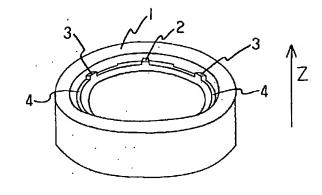
	審査請求	未請求 請求項の数8 FD (全 5 頁)			
特願平9-332324	(71)出願人	000004112 株式会社ニコン			
平成9年(1997)11月18日	(72)発明者	東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 柴崎 祐一 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内			
	(74)代理人	力理士 井上 義雄			
		特願平9-332324 (71)出願人 平成9年(1997)11月18日 (72)発明者			

(54) 【発明の名称】 レンズ支持装置、支持方法および投影露光装置

(57)【要約】

【課題】 大口径のレンズでも均等に支持することがで き、レンズの自重による変形がほとんどなく、高性能な レンズもその性能を劣化させることなく支持することが できるレンズ支持装置等を提供すること。

【解決手段】 円筒部材の内面の円周方向に沿って3ヶ 所にほぼ等間隔で第1の支持部を設け、該第1の支持部 でレンズ部材の周縁部を支持するレンズ支持装置におい て、前記第1の支持部に支持されたレンズ部材の周縁部 を重力に抗して押し上げつつ支持する第2の支持部を、 前記第1の支持部の間に設けている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 円筒部材の内面の円周方向に沿って3ヶ所にほぼ等間隔で第1の支持部を設け、該第1の支持部でレンズ部材の周縁部を支持するレンズ支持装置において、

前記第1の支持部に支持されたレンズ部材の周縁部を重力に抗して押し上げつつ支持する第2の支持部を、前記第1の支持部の間に設けたことを特徴とするレンズ支持装置。

【請求項2】 前記第1の支持部は、前記円筒部材と一 10 体に設けられていることを特徴とする請求項1記載のレンズ支持装置。

【請求項3】 前記第2の支持部は、前記円筒部材の内面の円周方向に沿って3ヶ所にほぼ等間隔で設けられ、前記第1の支持部および前記第2の支持部は、前記円筒部材の内面の円周方向に沿って互いに等間隔に設けられていることを特徴とする請求項1記載のレンズ支持装置。

【請求項4】 前記第2の支持部は、弾性部材を含むと とを特徴とする請求項1記載のレンズ支持装置。

【請求項5】 前記第2の支持部は、前記第1の支持部の間に設けられた弾性力を有する支え部材上に設けられていることを特徴とする請求項1記載のレンズ支持装置。

【請求項6】 前記第2の支持部のレンズ支持点は、前記レンズ部材が支持されていない状態で、前記第1の支持部のレンズ支持点よりも高く形成されることを特徴とする請求項1記載のレンズ支持装置。

【請求項7】 円筒部材の内面の円周方向に沿ってほぼ 等間隔で3ヶ所に設けられた第1の支持部にレンズ部材 30 の周縁部を支持するレンズ支持方法において、

前記第1の支持部の間で、前記第1の支持部に支持され たレンズ部材の周縁部を付勢することを特徴とするレン ズ支持方法。

【請求項8】 マスクのバターンを基板上に投影するための投影光学系と、該投影光学系を構成する少なくとも一つのレンズ素子を支持するためのレンズ支持装置とを有する投影露光装置において、

前記レンズ支持装置は、円筒部材と、該円筒部材の内面の円周方向に沿ってほぼ等間隔で3ヶ所に設けられた第 40 1の支持部と、該第1の支持部の間に設けられ、前記第 1の支持部に支持されたレンズの周縁部を重力に抗して押し上げる第2の支持部とを備えることを特徴とする投影露光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レンズを支持する レンズ支持装置および支持方法、特に半導体露光装置に 使用される投影レンズ鏡筒のレンズ支持装置、支持方法 さらに投影露光装置に関する。 [0002]

【従来の技術】従来のレンズ支持装置、特に半導体露光 装置用の投影レンズ鏡筒のレンズ支持装置では、単純に レンズの全周で支持すること、あるいはレンズを支持し た際のレンズ変形を少なくするためにレンズの円周方向 に等間隔な3点で支持すること、などが行われている。 【0003】

2

【発明が解決しようとする課題】しかし、レンズの全周で支持する一周支持の場合、支持部材のレンズと接触する面(座面)のうねりの影響のため、レンズと接触するのは事実上2点となることが多い。このため、レンズの自重変形が大きくなりレンズ性能が劣化するので、高精度を要する光学系では好ましくないという問題がある。【0004】また、レンズの円周方向に等間隔な3点で支持する(3点支持)の場合、径の大きいレンズでは、支持点の間でのレンズ自重による変形が大きくなってしまう。近年、高性能投影レンズは大口径化しているのでレンズ容積も大きくなり、3点支持でもレンズ自重による変形が発生し問題である。

20 【0005】さらに、レンズの支持点を増やして4点支 持以上にすると、各支持点に作用する荷重が不均一とな り、レンズ性能上好ましくないとう問題がある。

【0006】本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、大口径のレンズでも均等に支持することができ、レンズの自重による変形がほとんどなく、高性能なレンズもその性能を劣化させることなく支持することができるレンズ支持装置、支持方法および投影露光装置を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決する為の手段】上記目的を達成するために本発明のレンズ支持装置は、円筒部材の内面の円周方向に沿って3ヶ所にほぼ等間隔で第1の支持部を設け、該第1の支持部でレンズ部材の周縁部を支持するレンズ支持装置において、前記第1の支持部に支持されたレンズ部材の周縁部を重力に抗して押し上げつつ支持する第2の支持部を、前記第1の支持部の間に設けている。ことで、好ましくは前記第1の支持部は、前記円筒部材と一体に設けられていることが望ましい。

【0008】かかる構成の本発明のレンズ支持装置では、レンズ等を該装置に載置し、その後、接着剤やネジでレンズを固定する。これにより、レンズは円筒と一体に形成されている第1の支持部により高剛性で堅固に固定される。同時に、第2の支持部は前記第1の支持部に支持されたレンズ部材の周縁部を重力に抗して押し上げつつ支持している。従って、レンズの縁の自重変形を抑制し、結果として、レンズ全体の自重変形を大きく低減することが出来る。

【0009】また、本発明のレンズ支持装置では、前記 第2の支持部は、前記円筒部材の内面の円周方向に沿っ 50 て3ヶ所にほぼ等間隔で設けられ、前記第1の支持部お

よび前記第2の支持部は、前記円筒部材の内面の円周方 向に沿って互いに等間隔に設けられていることが好まし い。かかる構成により第1の支持部による堅固な3点支 持に加え、第2の支持部によっても3点支持を行うこと ができる。

【0010】また、本発明のレンズ支持装置では、前記 第2の支持部は弾性部材を含むこと、または前記第1の 支持部の間に設けられた弾性力を有する支え部材上に設 けられていることが好ましい。これにより第2の支持部 は、かかる弾性力によりレンズ部材の周縁部を重力に抗 10 して押し上げつつ支持することができる。

【0011】また、本発明のレンズ支持装置では、前記 第2の支持部のレンズ支持点は、前記レンズ部材が支持 されていない状態で、前記第1の支持部のレンズ支持点 よりも髙く形成されることが好ましい。かかる第1およ び第2の支持部のレンズ支持点の高さの相違により、第 2の支持部はレンズ周縁部を重力に抗して押し上げて支 持することができる。

【0012】また、本発明のレンズ支持方法では、円筒 部材の内面の円周方向に沿ってほぼ等間隔で3ヶ所に設 20 けられた第1の支持部にレンズ部材の周縁部を支持する レンズ支持方法において、前記第1の支持部の間で、前 記第1の支持部に支持されたレンズ部材の周縁部を付勢 することを特徴とする。かかるレンズ支持方法により、 レンズは第1の支持部により固定されると同時に、その 周縁部を付勢されることとなる。従って、レンズの縁の 自重変形を抑制し、結果として、レンズ全体の自重変形 を大きく低減することが出来る。

【0013】また、本発明による投影露光装置では、マ スクのパターンを基板上に投影するための投影光学系 と、該投影光学系を構成する少なくとも一つのレンズ素 子を支持するためのレンズ支持装置とを有する投影露光 装置において、前記レンズ支持装置は、円筒部材と、該 円筒部材の内面の円周方向に沿ってほぼ等間隔で3ヶ所 に設けられた第1の支持部と、該第1の支持部の間に設 けられ、前記第1の支持部に支持されたレンズの周縁部 を重力に抗して押し上げる第2の支持部とを備えてい る。かかる構成により、まず、レンズは第1の支持部に より支持される。同時に、第2の支持部は前記第1の支 持部に支持されたレンズ部材の周縁部を重力に抗して押 40 し上げつつ支持している。従って、レンズの縁の自重変 形を抑制し、結果として、レンズ全体の自重変形を大き く低減することが出来る。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、添付図面に基づいて本発明 の実施の形態について説明する。図1は、本発明の実施 の形態にかかるレンズ支持装置の概略構成を示す図であ る。なお、図1において、このレンズ支持装置にレンズ を支持したときのレンズの光軸方向とほぼ平行な方向を 乙方向とする。

【0015】金属、セラミックス等の円柱材または円筒 材を機械加工して、円筒1 および円筒1の内筒面に円周 方向に中心を見込む角度でほぼ60度の等間隔で3つの 座2および3つの座3を設ける。かかる座2および座3 の配置を図2に示す。図2からも明らかなように、座2 はほぼ120度間隔で3つ設けられ、さらに座3は座2 の間に等間隔に設けられている。また、3つの座2の間 にはそれぞれいわゆるステー(支え部)4が生成されて おり、3つの座3は各々ステー4上に形成されている。 また、図3に示すように座3の高さは、座2の高さに比 較して、レンズ6を支持していない状態で適当な量だけ

髙くなるようにする。

【0016】ステー4は、ワイヤーカットにより座3と 円筒1の間を、円筒1の内筒面に沿って、座3を中心に 円周方向に80度程度切断することで作製する。ステー 4が円筒1の内面から切り離されているため、ステー4 上に形成された座3は、2方向に弾力性を有することに

【0017】次に本発明の実施の形態にかかるレンズ支 持装置にレンズを支持させる手順を説明する。まず、レ ンズ6の縁を座2および座3の上面に接触するように搭 載する。そして、接着剤またはネジでレンズ6を固定す る。これにより、円筒1に一体に設けられている座2に より、レンズ6は高剛性で固定される。同時に、ステー 4により Z方向に弾性力を有する座3は、座2よりも高 さが高いために、レンズ6の縁を図示2方向に重力に抗 して押し上げる。このため、レンズ6の縁の自重変形を 抑えることが出来るので、レンズ6全体の自重変形が低 滅することとなる。この結果、自重の重い高性能な大口 径レンズでも、自重変形を生ずることなく、該性能を維 持した状態で支持する事ができる。

【0018】また、本発明の実施の形態の変形例とし て、図4に示すように、座2と座3を同じ高さに形成し ておいて、レンズ6を搭載する際に、座3とレンズ6の 間に薄板7を挟んで使用してもよい。かかる薄板7を用 いることで、座3の高さを薄板7の厚み分だけ高くした のと同様の効果を得ることが出来る。

【0019】また、ステー4により大きな弾性を持たせ るために、図5に示すような複数の切り欠き5をステー 4に設けてもよい。かかる切り欠き5により、座3がレ ンズ6を2方向に重力に抗して持ち上げる作用をより大 きくすることが出来るので、よりレンズの自重変形を小 さくすることができる。

【0020】また、本発明の実施の形態にかかるレンズ 支持装置を投影露光装置に用いた例を示す。図6は、本 発明の実施の形態にかかるレンズ支持装置を組み込んだ 投影露光装置の構成概略を示す図である。該装置は、レ チクル10上に形成された所定パターンをウエハ12上 に投影露光するものである。図6において、露光用光源

50 14から射出された光束は、レチクルステージ16に保

5

持されたレチクル10を照明する。レチクル10を透過 * した光は、投影光学装置20によって、ウエハステージ 18上に載置されたウエハ12に達し、レチクル10のパターンが露光領域に投影露光される。ウエハステージ 18上には、反射ミラー22が固定され、干渉計24からの光を反射するようになっている。干渉計24な、反射ミラー22から戻った光に基づいて、ウエハステージ 18、即ちウエハ12の位置を検出する。ウエハステージ18には、駆動装置26が接続され得ており、干渉計24によって検出されたウエハ12の位置に基づいてウ 10エハステージ18を駆動するようになっている。

【0021】次に、図7は、投影光学装置20内のレンズ支持装置の構成を説明する図である。5枚のレンズ42、44、46、48、50は、それぞれレンズ枠(レンズ支持装置)52、54、56、58、60によってそれぞれ鏡筒62内に保持される。また、これらのレンズ枠52、54、56、58、60はそれぞれ図1に示す構造を有しており、鏡筒62内に積み重ねられ、押え環64によって鏡筒62内に固定されている。

【0022】かかる投影露光装置では、レンズ支持装置 20 を用いて各レンズごとに支持しているので、レンズ枚数 に関わりなく各レンズの自重変形の影響なく、高精度な 投影露光をすることができる。

[0023]

【発明の効果】以上説明したように本発明のレンズ支持 装置、支持方法および投影露光装置ではレンズの自重変 形および支持変形を低滅することができる。したがっ * * て、高性能(高精度)な半導体露光装置用の投影レンズ 等を支持した場合でも、自重変形等による性能劣化がな く、レンズ性能を充分発揮させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態にかかるレンズ支持装置の 外観構成を示す斜視図である。

【図2】本発明の実施の形態にかかるレンズ支持装置を 上方から見た図である。

【図3】本発明の実施の形態にかかるレンズ支持装置の 0 A-A断面図である。

【図4】本発明の実施の形態にかかるレンズ支持装置の 変形例である。

【図5】本発明の実施の形態にかかるレンズ支持装置の 他の変形例である。

【図6】本発明の実施の形態にかかるレンズ支持装置を 用いた投影露光装置の概略構成を示す図である。

【図7】本発明の実施の形態にかかるレンズ支持装置を 用いた投影露光装置におけるレンズ支持構成の詳細を示 す図である。

20 【符号の説明】

1 円筒

2、3 座

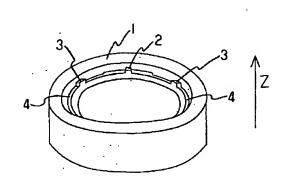
4 ステー

5 切り欠き

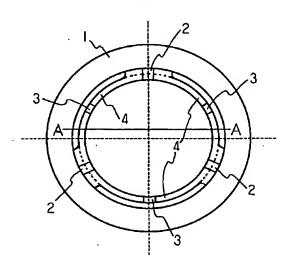
6 レンズ

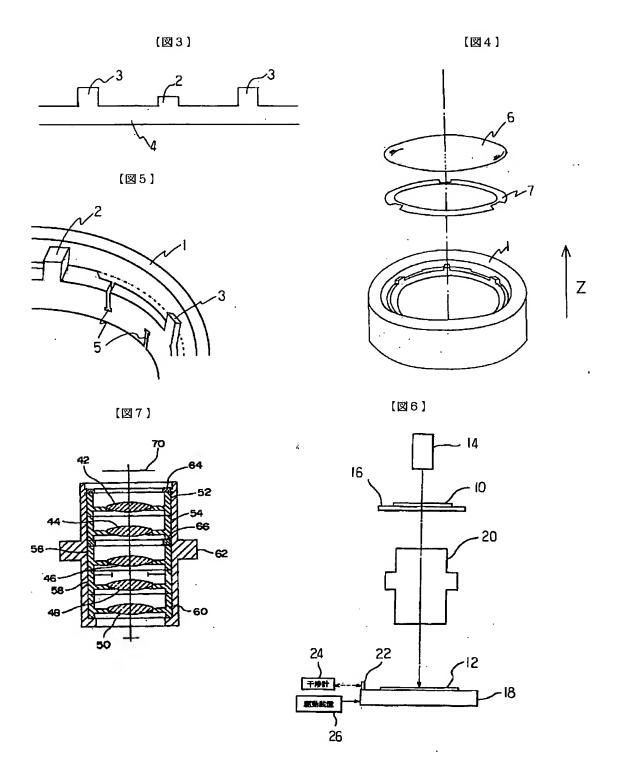
7 薄板

【図1】



【図2】





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.